專 利 公 報 [(19)(12) 華民 國

(11)公告編號:220027

(44)中華民國83年(1994)02月01日

全 5 頁

(51) Int · C | : H05K3/06

稱:對基材具改良式結合之金属箱片及用於製造該箱片之方法 (54)名

(21)申 請 案 號:81104918

(22)申請日期:中華民國81年(1992)06月23日

明 人: (72)發 理査」・桑迪

美國

丹尼斯M·賴特

美國

請 人: (71)申 古爾德有限公司

美國

(10010

人:林鎰珠 先生 (74)代 理

[57]申請專利範圍:

1. 一種金屬箔片・其在其之表面上係有三重 **叠之電積形成層・(a)、(b)和(c)・其**

該鄰接於該表面上之第一電積形成層 (a) 保包含有一具粉末性質之樹枝狀金屬 沈積物・該樹枝狀金屬沈積物係包含有一 主要分量爲第一種金屬之組成。

該第二電積形成層 (b) 係包含有一均 **匀地沈積在該第一電**滾形層上之光亮金屬 · 在此 · 該第二疊置層係包含有一主要分 量爲第二種金屬而非該第一種金屬之組成

該第三電積形成層 (c) 係包含有一樹 枝狀沈積物・在此・該樹枝狀沈積物係包 含有一主要分量爲一非爲該第一種金屬之 一金屬之組成。

- 2.如申請專利範圍第1項之箱片,其中,該 第三電積形成層係包含有一樹枝狀沈積物 ,在此,該樹枝狀沈積物係包含有一爲該 第二種金屬之主要分量組成。
- 3. 如申請專利範圍第1項之箱片,其中,該 箱片是爲一銅箔・該第一種金屬是爲銅金 屬,而該第二種金屬是爲鎳金屬。

- 4.如申請專利範圍第1項之箔片,其中,該 稻片是爲一銅箔·該第一種金屬是爲銅金 屬・而該第二種金屬是爲錫金屬。
- 5.如申請專利範圍第1項之宿片,其中,該 箔片是爲一銅箔,該第一種金屬是爲銅金 屬・而該第二種金屬是爲鈀、鉑、銀、金 或是銦等金屬。
 - 6.如申請專利範圍第1項之箔片,其中,該 稻片是爲一銅箔·該第一種金屬是爲鋅金 屬,而該第二種金屬是爲鎳金屬。
 - 7. 如申請專利範圍第1項之箱片,其中,該 箱片是爲一銅箔·該第一種金屬是爲鋅金 屬,而該第二種金屬是爲錫金屬。
 - 8. 如申請專利範圍第1項之箔片,其中,該 **福片是爲一銅箔,該第一種金屬是爲鋅金** 屬,而該第二種金屬是爲鈀、鉑、銀、金 或是銦等金屬。
 - 9. 如申請專利範圍第2項之箔片,其中,該 **石片是爲一銅箔,該第一種金屬是爲銅金** 屬,而該第二種金屬是爲鎳金屬。
 - 10. 如申請專利範圍第9項之宿片,其中, 該陌片進一步包含有一插置介於該第一電 積形成層和該第二電積形成層間之黄鋼金

2

10.

5.

10.

20.

25.

30.

屬層。

- 11. 如申請專利範圍第1項之宿片,其中, 該第二電稅形層之平均橫斷面厚度是大約 不大於該第一電稅形成層之該平均橫斷面 高度之10%。
- 12. 如申請專利範圍第1項之箔片,其中, 該光亮金屬有一大約不大於0.3 微米之平 均厚度。
 - 如申請專利範圍第1項之宿片,其中, 該宿片在基於GE-FR4疊層上有一致少大 約為每英寸長度為12磅之剝離強度。
- 14. 一種用來製造一可對基片具有改良黏結 強度之金屬箔片之方法,其包含有:
 - (A) 在該箔片之一表面上來電積形成 一樹枝狀金屬沈積物,其中,該樹枝狀金 屬沈積物係包含有一主要分量
 - (B) 在該由步驟(A)所產生之該樹枝 狀金屬沈積物上來電積形成一均勻的光亮 金屬,該光亮金屬係包含有一主要分量為 第二種金屬之組成,而非是爲該步驟(A) 所採用之第一種金屬;及
 - (C) 在該由步驟(B)所產生之該光亮 金屬上來電積形成一樹枝狀之金屬沈積物 ,該金屬沈積物係包含有一主要分量非爲 步驟(A)之該第一種金屬之金屬組成。
 - 15. 如申請專利範圍第14項之用來製造一可 對基片具有改良黏結強度之金屬箔片之方 法,其中,設步驟(C)所採用之金屬之該 主要分量,其係相同於該步驟(B)所採用 之該第二種金屬之一主要分量。
 - 16. 如申請專利範圍第15項之用來製造一可 對基片具有改良黏結強度之金屬箔片之方 法· 其中·步驟 (B) 是以在一小於步驟 (C) 之該電流密度之二分之一之狀況下來 被實施。

含水電解槽中之該第二種金屬之濃度之二 分之一。

- 18. 如申請專利範圍第14項之用來製造一可 對基片具有改良黏結強度之金屬箔片之方 法,其中,該第一種金屬是爲銅金屬而該 第二種金屬是爲銀金屬。
- 19. 如申請專利範圍第18項之用來製造一可 對基片具有改良點結強度之金屬箔片之方 法,其中,該步驟 (B) 所實施之電積形成 ,其是在一平均電流密度低於每平方英尺 300 安培之情况下來被操作。
- 20. 如申請專利範圍第18項之用來製造一可 對基片具有改良點結強度之金屬箔片之方 法·其中·該步驟 (B) 所實施之電積形成 ·其是在一平均電流密度低於每平方英尺 200 安培之情况下來被操作。
- 21 如申請專利範圍第20項之用來製造一可 對基片具有改良點結強度之金屬箔片之方 法,其中,該步驟 (B) 保是包含有一將該 箔片浸渍在一含水之電積形成槽中,其中 ·該含水之電解液係是有一最高至5.0之 酸鹼度和維持在一至少高於30℃之高溫下 ·同時,在每一公升之電解液中係至少含 有60公克之鏤金屬。
- 22. 如申請專利範圍第18項之用來製造一可 對基片具有改良黏結強度之金屬箔片之方 法,其中,該步驟(C)所採用之該金屬之 一主要分量是爲課金屬。
- 23. 如申請專利範圍第22項之用來製造一可對基片具有改良黏結強度之金屬箔片之方法,其中,該步驟 (C) 保是包含有一將該箔片浸渍在一含水之電解槽中,其中,該含水之電解液保是有一大約高於 5.0 之之 酸度和維持在一溫度爲不大於30℃之溫度下,同時,在每一公升之電解液中保至少含有60公克之誤金屬。
 - 24. 一種用來製造一可對基片具有改良黏結 效度之銅金屬箔片之方法,其包含有:
 - (A) 獲得一有一樹枝狀金屬沈積之銅 金屬箔片,該樹枝狀金屬沈積包含有一主 要分量爲銅金屬之組成在該銅金屬箔片之 一表面上;
 - (B) 在該由步驟(A)所產生之該樹枝 狀金屬沈積物上來電積形成一均勻的光亮

ÀZ

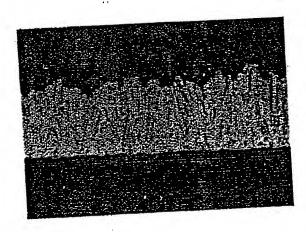
(3)

金屬·該光亮金屬係包含有一主要分量為 第二種金屬之組成,而非是為該步驟(A) 所採用之銅金屬;及

(C) 在該由步驟(B) 所產生之該光亮 金屬上來電積形成一樹枝狀之金屬沈積物 ,該金屬沈積物係包含有一主要分量非爲 該步驟(A)之該網金屬之一金屬組成。

25 如申請專利範圍第24項之用來製造一可 對基片具有改良點結強度之金屬箔片之方 法,其中,該步驟(C)所採用之金屬之該 主要分量·其係相同於該步驟(B)所採用 之該第二種金屬之一主要分量。

- 26. 如申請專利範圍第25項之用來製造一可 對基片具有改良黏結強度之金屬箔片之方 法,其中,該第二種金屬是爲課金屬。
- 27. 如申請專利範圍第24項之用來製造一可 對基片具有改良黏結強度之金屬箔片之方 法,其中,由該步驟(A)所製造之該銅金 屬箔片係是包含有一黃銅金屬之隔熱材料



10.

FIG. 1

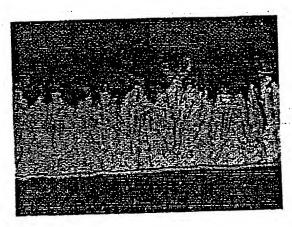


FIG. 2

46

0

(5)

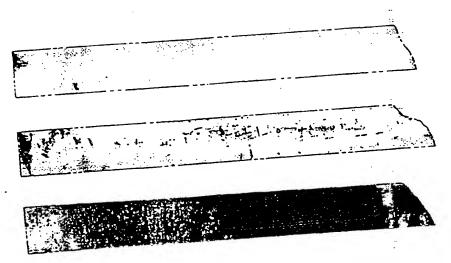


FIG. 5